

## WORKSHOP

# Misurazione d'impatto: l'esperienza di STMicroelectronics Foundation

**26 giugno 2018** | Ore 14.30 (registrazione dalle 14)  
ALTIS - Via San Vittore 18, Milano | Aula SV013

*accesso gratuito previa registrazione*

La misurazione d'impatto sociale è uno strumento di grande valore per le imprese. Il percorso di analisi e coinvolgimento svolto da STMicroelectronics Foundation, nata dall'omonima azienda leader nel settore delle tecnologie digitali, diventa occasione per approfondire il tema.

Giunti al tredicesimo anno del suo programma di alfabetizzazione digitale – Digital Unify Program (DUP) – STM Foundation ha voluto valutare l'efficacia e l'efficienza della missione. La misurazione, realizzata con il contributo di ALTIS, ha messo in luce i risultati positivi raggiunti concretamente nei contesti d'intervento internazionale.

Il workshop vuole permettere ai partecipanti di scoprire, attraverso un caso concreto, come la misurazione d'impatto possa apportare benefici anche a livello strategico.

### Intervengono

- **Valentina Langella**, Esperta di misurazione di impatto, Project Manager ALTIS
- **Giovanna Bottani**, Operations Senior Consultant, STMicroelectronics Foundation

### Contatti

[valentina.langella@unicatt.it](mailto:valentina.langella@unicatt.it) | +39 02.7234.5177

### Per informazioni

[bit.ly/STMFoundation](https://bit.ly/STMFoundation)



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

*Durante l'evento potranno essere effettuate riprese fotografiche e audio/video a scopo promozionale. L'autorizzazione a svolgere tali attività, per l'intera durata dell'evento, si intende automaticamente concessa.*